PHOTOSENSITIVE AND HEAT SENSITIVE RECORDING MATERIAL

Patent number:

JP2001042509

Publication date:

2001-02-16

Inventor:

NAKAMURA TATSUO; OHASHI HIDEKAZU; KUNIDA

KAZUTO

Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

Classification:

- international:

G03F7/00; B41M5/00; B41M5/26; B41N1/14; G03F7/004

- european:

Application number: JP19990213585 19990728

Priority number(s):

Abstract of JP2001042509

PROBLEM TO BE SOLVED: To ensure superior sensitivity, shelf stability and development latitude by successively disposing a 1st layer containing a water-insoluble and alkaline water-soluble polymer and a 2nd layer having a polarity changing material which changes from a lipophilic material into a hydrophilic material under heat on a substrate.

SOLUTION: A 1st layer containing a water-insoluble and alkaline water-soluble polymer and a 2nd layer having a polarity changing material which changes from a lipophilic material into a hydrophilic material under heat are successively disposed on a substrate. Since the polarity changing material is used in the surface layer which generates large heat, the penetrating property of a developing solution is enhanced, the difference in dissolution rate between exposed and unexposed parts is increased and high sensitivity is ensured. The developing solution penetrates from the surface layer to the interface of the substrate even after preservation because of its high penetrating property and develops even the water-insoluble and alkaline water-soluble polymer highly associated near the interface and shelf stability is improved.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-42509 (P2001 - 42509A)

(43)公開日 平成13年2月16日(2001.2.16)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ				テーマコード(参考)		
G03F	7/00	503		G 0	3 F	7/00		503	2H025	
B41M	5/00			B 4	1 M	5/00		F	2H086	
	5/26			B 4	1 N	1/14			2H096	
B 4 1 N	1/14			G 0	3 F	7/004		505	2 H 1 1 1	
G03F	7/004	5 0 5						521	2H114	
			審查請求	未請求	永簡	項の数2	OL	(全 45 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号 特願平11-21		特願平11-213585	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(71)	出願人	. 000005	201			
						富士写	真フイ	ルム株式会社	<u>:</u>	
(22)出願日		平成11年7月28日(1999.7.28)				神奈川	県南足	柄市中沼2104	野地	
				(72)発明者 中村			村。違夫			
						静岡県	榛原郡	吉田町川尻40	000番地 富士写	
						真フイ	ルム株	式会社内		
				(72)	発明者	大橋	秀和			
						静岡県	榛原郡	吉田町川尻40	000番地 富士写	
						真フイ	ルム株	式会社内		
				(74)	代理人	100079	049			
				-		弁理士	中島	淳 (外3	名)	
			最終頁に					最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】 感光感熱記録材料

(57)【要約】

【課題】 感度と現像ラチチュードと保存安定性とに優 れる記録材料を提供する。

【解決手段】 支持体上に、水不溶性且つアルカリ水可 溶性の高分子を含有する第一層と、熱により親油性から 親水性に変化する極性変換材料を有する第二層をとの順 で設けた感光感熱記録材料。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体上に、水不溶性且つアルカリ水可 溶性の髙分子を含有する第一層と、熱により親油性から 親水性に変化する極性変換材料を有する第二層をこの順 で設けた感光感熱記録材料。

1

【請求項2】 前記第一層及び/又は第二層が赤外線吸 収剤を含有する請求項1記載の感光感熱記録材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感光感熱記録材料 10 に関し、特に、コンピュータ等のデジタル信号から赤外 線レーザを用いて直接製版できる感光感熱記録材料に関 する。

[0002]

【従来の技術】赤外線レーザーを用いた画像形成材料で は、レーザー光を熱に変換し、画像を形成している。と の際、画像形成材料内で熱が拡散するため、基板界面付 近では十分に温度が上昇しない傾向が見られた。また、 アルカリ水可溶性高分子化合物を含有した赤外線レーザ ー対応の画像形成材料では、保存により高分子の会合が 20 強化され、現像性が低下する問題があり、特に温度上昇 の少ない基板界面で現像性が低下し、保存により低感度 化する問題があった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、感 度、保存安定性及び現像ラチチュードに優れた感光感熱 記録材料を提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、感光感熱 記録材料の構成成分に着目して鋭意検討した結果、熱に 30 より親油性から親水性に変化する極性変換材料を発熱の 大きい表面の層に使用することにより、以下のことが得 られることを見出した。即ち、現像液の浸透性が高くな り、そのため露光部と未露光部の溶解速度の差が大きく なり、記録材料の髙感度化が可能となった。また、保存 後も、表面の層からの現像液の浸透性が高いため、基板 界面まで現像液が浸透し界面付近で会合が強化した水不 溶性且つアルカリ水可溶性高分子(以下、単に「アルカ リ水可溶性髙分子」ということがある。)も現像が可能 となり、保存安定性が改良される。さらに、アルカリ水 40 可溶性高分子の層を設けることで、十分な耐刷性が得ら れる。即ち、前記目的は、支持体上に、水不溶性且つア ルカリ水可溶性の高分子を含有する第一層と、熱により 親油性から親水性に変化する極性変換材料を有する第二 層をこの順で設けた感光感熱記録材料により達成され る。

【0005】本発明の感光感熱記録材料の第一層及び/ 又は第二層は赤外線吸収剤を含有することが好ましい。 [0006]

について詳細に説明する。

【0007】[(A)水不溶性、且つ、アルカリ水可溶 性の高分子] 本発明では、支持体上に水不溶性、且つ、 アルカリ水可溶性の髙分子、即ち、髙分子中の主鎖およ び/または側鎖に酸性基を含有する単独重合体、これら の共重合体またはこれらの混合物を含有し、光又は熱の 作用によりアルカリ現像液に対する溶解性が増大する第 一層が設けられる。従って、本発明の感光感熱記録材料 はアルカリ性の現像液で現像可能なものである。中で も、下記(1)~(6)に挙げる酸性基を高分子の主鎖 および/または側鎖中に有するものが、アルカリ性現像 液に対する溶解性の点、溶解抑制能発現の点で好まし いり

【0008】(1)フェノール基(-Ar-OH)

- (2)スルホンアミド基(-SO,NH-R)
- (3) 置換スルホンアミド系酸基(以下、「活性イミド 基」という。)

(-SO, NHCOR, -SO, NHSO, R, -CON HSO,R)

- (4)カルボン酸基(-CO₁H)
 - (5) スルホン酸基(-SO,H)
 - (6)リン酸基(-OPO,H,)

【0009】上記(1)~(6)中、Arは置換基を有 していてもよい2価のアリール連結基を表し、Rは、置 換基を有していてもよい炭化水素基を表す。

【0010】上記(1)~(6)より選ばれる酸性基を 有するアルカリ水可溶性髙分子の中でも、(1)フェノ ール基、(2) スルホンアミド基および(3) 活性イミ ド基を有するアルカリ水可溶性高分子が好ましく、特 に、(1)フェノール基または(2)スルホンアミド基 を有するアルカリ水可溶性高分子が、アルカリ性現像液 に対する溶解性、現像ラチチュード、膜強度を十分に確 保する点から最も好ましい。

【0011】上記(1)~(6)より選ばれる酸性基を 有するアルカリ水可溶性高分子としては、例えば、以下 のものを挙げることができる。

(1)フェノール基を有するアルカリ水可溶性高分子と しては、例えば、フェノールとホルムアルデヒドとの縮 重合体、m-クレゾールとホルムアルデヒドとの縮重合 体、p-クレゾールとホルムアルデヒドとの縮重合体、 m-/p-混合クレゾールとホルムアルデヒドとの縮重 合体、フェノールとクレゾール(m-、p-、またはm /p-混合のいずれでもよい)とホルムアルデヒドと の縮重合体等のノボラック樹脂、およびピロガロールと アセトンとの縮重合体を挙げることができる。さらに、 フェノール基を側鎖に有する化合物を共重合させた共重 合体を挙げることもできる。或いは、フェノール基を側 鎖に有する化合物を共重合させた共重合体を用いること もできる。

【発明の実施の形態】以下、本発明の感光感熱記録材料 50 【0012】フェノール基を有する化合物としては、フ

(3)

ェノール基を有するアクリルアミド、メタクリルアミ ド、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル、また はヒドロキシスチレン等が挙げられる。

【0013】具体的には、N-(2-ヒドロキシフェニ ル) アクリルアミド、N-(3-ヒドロキシフェニル) アクリルアミド、N-(4-ヒドロキシフェニル)アク リルアミド、N-(2-ヒドロキシフェニル) メタクリ ルアミド、N-(3-ヒドロキシフェニル) メタクリル アミド、N- (4-ヒドロキシフェニル) メタクリルア ミド、o-ヒドロキシフェニルアクリレート、m-ヒド 10 ロキシフェニルアクリレート、p-ヒドロキシフェニル アクリレート、oーヒドロキシフェニルメタクリレー ト、m-ヒドロキシフェニルメタクリレート、p-ヒド ロキシフェニルメタクリレート、o-ヒドロキシスチレ ン、m-ヒドロキシスチレン、p-ヒドロキシスチレ ン、2-(2-ヒドロキシフェニル) エチルアクリレー ト、2-(3-ヒドロキシフェニル) エチルアクリレー ト、2-(4-ヒドロキシフェニル) エチルアクリレー ト、2-(2-ヒドロキシフェニル) エチルメタクリレ ート、2-(3-ヒドロキシフェニル) エチルメタクリ 20 レート、2~(4-ヒドロキシフェニル) エチルメタク リレート等が挙げられる。

【0014】アルカリ水可溶性高分子の重量平均分子量 は、5.0×10'~2.0×10'で、数平均分子量が* *2.0×10'~1.0×10'のものが、画像形成性の 点で好ましい。また、これらの高分子を単独で用いるの みならず、2種類以上を組み合わせて使用してもよい。 組み合わせる場合には、米国特許第4123279号明 細書に記載されているような、t-ブチルフェノールと ホルムアルデヒドとの縮重合体や、オクチルフェノール とホルムアルデヒドとの縮重合体のような、炭素数3~ 8のアルキル基を置換基として有するフェノールとホル ムアルデヒドとの縮重合体を併用してもよい。

【0015】(2)スルホンアミド基を有するアルカリ 水可溶性高分子としては、例えば、スルホンアミド基を 有する化合物に由来する最小構成単位を主要構成成分と して構成される重合体を挙げることができる。上記のよ うな化合物としては、窒素原子に少なくとも一つの水素 原子が結合したスルホンアミド基と、重合可能な不飽和 基と、を分子内にそれぞれ1以上有する化合物が挙げら れる。中でも、アクリロイル基、アリル基、またはビニ ロキシ基と、置換あるいはモノ置換アミノスルホニル基 または置換スルホニルイミノ基と、を分子内に有する低 分子化合物が好ましく、例えば、下記一般式(1)~ (5)で表される化合物が挙げられる。

[0016]

【化1】

【0017】 〔式中、X¹、X² は、それぞれ独立に-O-または-NR''-を表す。R''、R''は、それぞれ 独立に水素原子または-CH,を表す。R''、R''、R ''、R''及びR''は、それぞれ独立に置換基を有してい てもよい炭素数1~12のアルキレン基、シクロアルキ

"、R"及びR"は、それぞれ独立に水素原子、置換基 を有していてもよい炭素数1~12のアルキル基、シク ロアルキル基、アリール基またはアラルキル基を表す。 また、R''、R''は、それぞれ独立に置換基を有してい てもよい炭素数1~12のアルキル基、シクロアルキル レン基、アリーレン基またはアラルキレン基を表す。R 50 基、アリール基、アラルキル基を表す。Rン゚、Rン゚及び (4)

R³*は、それぞれ独立に水素原子または-CH₁を表 す。R³¹、R³⁵は、それぞれ独立に単結合、または置換 基を有していてもよい炭素数1~12のアルキレン基、 シクロアルキレン基、アリーレン基またはアラルキレン 基を表す。Y'、Y'は、それぞれ独立に単結合、または -CO-を表す。〕

【0018】一般式(1)~(5)で表される化合物の うち、本発明の感光感熱記録材料では、特に、m-アミ ノスルホニルフェニルメタクリレート、N-(p-アミ アミノスルホニルフェニル) アクリルアミド等を好適に 使用することができる。

【〇〇19】(3)活性イミド基を有するアルカリ水可 溶性高分子としては、例えば、活性イミド基を有する化 合物に由来する最小構成単位を主要構成成分として構成 される重合体を挙げることができる。上記のような化合 物としては、下記構造式で表される活性イミド基と、重 合可能な不飽和基と、を分子内にそれぞれ1以上有する 化合物を挙げることができる。

[0020] 【化2】

【0021】具体的には、N-(p-トルエンスルホニ ル) メタクリルアミド、N-(p-トルエンスルホニ ル)アクリルアミド等を好適に使用することができる。 溶性髙分子としては、例えば、カルボン酸基と、重合可 能な不飽和基と、を分子内にそれぞれ1以上有する化合 物に由来する最小構成単位を主要構成成分とする重合体 を挙げることができる。

(5) スルホン酸基を有するアルカリ水可溶性高分子と しては、例えば、スルホン酸基と、重合可能な不飽和基 と、を分子内にそれぞれ1以上有する化合物に由来する 最小構成単位を主要構成単位とする重合体を挙げること ができる。

(6)リン酸基を有するアルカリ水可溶性高分子として 40 は、例えば、リン酸基と、重合可能な不飽和基と、を分 子内にそれぞれ1以上有する化合物に由来する最小構成 単位を主要構成成分とする重合体を挙げることができ

【0023】上記アルカリ水可溶性高分子のうち、

(1)フェノール性水酸基を有するアルカリ水可溶性高 分子であることが好ましい。

【0024】本発明の感光感熱記録材料に用いるアルカ リ水可溶性髙分子を構成する、前記(1)~(6)より 選ばれる酸性基を有する最小構成単位は、特に1種類の 50 類。

みである必要はなく、同一の酸性基を有する最小構成単 位を2種以上、または異なる酸性基を有する最小構成単 位を2種以上共重合させたものを用いることもできる。 【0025】共重合の方法としては、従来知られてい る、グラフト共重合法、ブロック共重合法、ランダム共 重合法等を用いることができる。

【0026】前記共重合体は、共重合させる(1)~ (6)より選ばれる酸性基を有する化合物が共重合体中 に10モル%以上含まれているものが好ましく、20モ ノスルホニルフェニル)メタクリルアミド、N-(p- 10 ル%以上含まれているものがより好ましい。10モル% 未満であると、現像ラチチュードを十分に向上させるこ とができない傾向がある。本発明では、化合物を共重合 して共重合体を形成する場合、その化合物として、前記 (1)~(6)の酸性基を含まない他の化合物を用いる こともできる。(1)~(6)の酸性基を含まない他の 化合物の例としては、下記(m1)~(m12)に挙げ る化合物を例示することができる。

> 【0027】(m1)例えば、2-ヒドロキシエチルア クリレートまたは2-ヒドロキシエチルメタクリレート 20 等の脂肪族水酸基を有するアクリル酸エステル類、およ びメタクリル酸エステル類。

(m2) アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリ ル酸プロピル、アクリル酸ブチル、アクリル酸アミル、 アクリル酸ヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸 ベンジル、アクリル酸-2-クロロエチル、グリシジル アクリレート、N-ジメチルアミノエチルアクリレート 等のアルキルアクリレート。

(m3) メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メ タクリル酸プロピル、メタクリル酸ブチル、メタクリル 【0022】(4)カルボン酸基を有するアルカリ水可 30 酸アミル、メタクリル酸ヘキシル、メタクリル酸シクロ ヘキシル、メタクリル酸ベンジル、メタクリル酸-2-クロロエチル、グリシジルメタクリレート、Nージメチ ルアミノエチルメタクリレート等のアルキルメタクリレ ート。

> 【0028】(m4) アクリルアミド、メタクリルアミ ド、N-メチロールアクリルアミド、N-エチルアクリ ルアミド、N-ヘキシルメタクリルアミド、N-シクロ ヘキシルアクリルアミド、N-ヒドロキシエチルアクリ ルアミド、N-フェニルアクリルアミド、N-ニトロフ ェニルアクリルアミド、N-エチル-N-フェニルアク リルアミド等のアクリルアミドもしくはメタクリルアミ

(m5) エチルビニルエーテル、2-クロロエチルビニ ルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、プロピ ルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、オクチルビ ニルエーテル、フェニルビニルエーテル等のビニルエー テル類。

(m6) ビニルアセテート、ビニルクロロアセテート、 ビニルブチレート、安息香酸ビニル等のビニルエステル

[0029] (m7) xメチルスチレン、クロロメチルスチレン等のスチレン 類。

(m8) メチルビニルケトン、エチルビニルケトン、ブ ロピルビニルケトン、フェニルビニルケトン等のビニル ケトン類。

(m9) エチレン、プロピレン、イソブチレン、ブタジ エン、イソプレン等のオレフィン類。

【0030】(m10) N-ビニルピロリドン、N-ビ ニルカルバゾール、4-ビニルピリジン、アクリロニト 10 リル、メタクリロニトリル等。

(m11) マレイミド、N-アクリロイルアクリルアミ ド、N-アセチルメタクリルアミド、N-プロピオニル メタクリルアミド、N-(p-クロロベンゾイル) メタ クリルアミド等の不飽和イミド。

(m12)アクリル酸、メタクリル酸、無水マレイン 酸、イタコン酸等の不飽和カルボン酸。

【0031】本発明の感光感熱記録材料に用いるアルカ リ水可溶性高分子としては、単独重合体、共重合体の別 に関わらず、重量平均分子量が1.0×103~2.0 ×10°で、数平均分子量が5.0×10°~1.0×1 0'の範囲にあるものが感度および現像ラチチュードの 点で好ましく、また、多分散度(重量平均分子量/数平 均分子量)が1.1~10のものが好ましい。

【0032】本発明において共重合体を用いる場合、そ の主鎖および/または側鎖を構成する、前記(1)~ (6)より選ばれる酸性基を有する化合物に由来する最 小構成単位と、主鎖の一部および/または側鎖を構成す る、(1)~(6)の酸性基を含まない他の最小構成単 位と、の配合重量比は、現像ラチチュードの観点から、 50:50~5:95の範囲にあるものが好ましく、4 0:60~10:90の範囲にあるものがより好まし 41

【0033】前記アルカリ水可溶性髙分子は、それぞれ 1種類のみを使用してもよいし、2種類以上を組み合わ せて使用してもよく、第二層を構成する材料の全固形分 中、30~99重量%の範囲で用いるのが好ましく、4 0~95重量%の範囲で用いるのがより好ましく、更に は50~90重量%の範囲で用いることが特に好まし い。アルカリ水可溶性高分子の上記使用量が30重量% 40 未満である場合には、記録層の耐久性が悪化する傾向に あり、また、99重量%を越える場合には、感度、耐久 性が低下する傾向があるためそれぞれ好ましくない。

【0034】本発明で使用されるアルカリ水可溶性高分 子の合成の際に用いることができる溶媒としては、例え ば、テトラヒドロフラン、エチレンジクロリド、シクロ ヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、メタノー ル、エタノール、エチレングリコールモノメチルエーテ ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、2-メト キシエチルアセテート、ジエチレングリコールジメチル 50

エーテル、1-メトキシ-2-プロパノール、1-メト キシ-2-プロピルアセテート、N, N-ジメチルホル ムアミド、N、N-ジメチルアセトアミド、トルエン、 酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、ジメチルスルホ キシド、水等が挙げられる。これらの溶媒は単独で又は 2種以上混合して用いることができる。

【0035】「(B)熱により親油性から親水性に変化 する極性変換材料]第二層は、熱により親油性から親水 性に変化する極性変換材料を含有する。熱により親油性 から親水性に変化する極性変換材料とは、常温の水に対 して膨潤又は溶解等の親和性を示さない状態から水に対 する親和性を示す状態に変化する材料である。この変化 には化学反応を伴っても伴わなくても構わないが、化学 反応するものが極性変換の程度が大きいため好ましい。 このような極性変換反応としては熱により親水性の基が 生成する反応が挙げられる。親水性の置換基としては、 ホスホン酸、スルホン酸、カルボン酸、スルホンアミ ド、フェノール等の酸性基や、水酸基、アミノ基等や、 アンモニウム塩等のオニウム塩が挙げられ、熱の作用に 20 よりこのような置換基が発現する反応が好ましい。この ような極性変換材料としては、特開平7-186562 号記載のカルボン酸エステル、特開平9-240148 号、特開平4-44895号、同8-3463号、同8 - 1 5 6 4 0 1 号記載のホトクロミック化合物、特開昭 51-115101号記載の無機化合物、特開平10-282672号記載のスルホン酸を発生可能な化合物が 挙げられる。また、熱により上記親水基が発生する保護 基も好適に用いられ、このような保護基はProtective G roups in Organic Synthesis (Greene Theodra W., Wut s Peter G.M. 著、Wiley-Interscience Publication出 版)、Protecting Groups (Philip J. Kocienski著、Ge orge Thieme Verlag Stuttgart出版)に記載されている ものが挙げられる。これらは髙分子であっても、低分子 であっても構わない。反応温度は80℃以上300℃以 下が好ましく、特に好ましくは120℃から200℃で ある。反応温度が低いと保存安定性が低くなり、反応温 度が高いと低感度になる。このような材料のなかでも、 スルホン酸を発生可能なものが好ましく、そのようなも のとしてスルホン酸発生型髙分子化合物が挙げられる。 【0036】スルホン酸発生型髙分子化合物は、加熱に よりスルホン酸を発生させる官能基を有していれば、特 に、制限はなく、スルホン酸を発生させる官能基を主鎖 に有していても、側鎖に有していても良いが、合成適性 の点で、下記一般式(6)、(7)又は(8)で示され る官能基を側鎖に有する高分子化合物が好ましい。

[0037]

[化3]

一般式(6)

-L-SO2 -O-R'

9

一般式 (7)

 $-L-SO_{2}-SO_{3}-R^{2}$

一般式(8)

R4 $-L-SO_1-N-SO_1-R^3$

【0038】式中、Lは一般式(6)、(7)又は (8) で示される官能基をポリマー骨格に連結するのに 必要な多価の非金属原子からなる有機基を表し、R1は 置換若しくは無置換のアリール基、置換若しくは無置換 アルキル基又は環状イミドを示し、R²、R³は置換若し くは無置換のアリール基、又は置換若しくは無置換アル キル基を示し、R¹は置換若しくは無置換のアリール 基、置換若しくは無置換アルキル基又は-SO,-R'を 示し、R'は置換若しくは無置換のアリール基、又は置 換若しくは無置換アルキル基を示す。

【0039】以下に、前記一般式(6)、(7)又は (8) で示される官能基の少なくともいずれかを有する 高分子化合物について、更に、具体的に説明する。

【0040】R゚ ~R゚ がアリール基若しくは置換アリ ール基を表わすとき、アリール基には炭素環式アリール 基と複素環式(ヘテロ)アリール基が含まれる。炭素環 式アリール基としては、フェニル基、ナフチル基、アン トラセニル基、ピレニル基等の炭素数6から19のもの が用いられる。また、複素環式アリール基としては、ピ リジル基、フリル基、その他ベンゼン環が縮環したキノ リル基、ベンゾフリル基、チオキサントン基、カルバゾ 40 ール基等の炭素数3~20、ヘテロ原子数1~5を含む ものが用いられる。R¹~R¹がアルキル基若しくは置 換アルキル基を表わすとき、当該アルキル基としてはメ チル基、エチル基、イソプロピル基、t-ブチル基、シ クロヘキシル基等の直鎖状、分岐状若しくは環状の炭素 数1から25までのものが用いられる。

【0041】R¹ ~R¹ が置換アリール基、置換ヘテロ アリール基、置換アルキル基であるとき、置換基として はメトキシ基、エトキシ基等の炭素数1~10までのア ルコキシ基、フッ素原子、塩素原子、臭素原子等のハロ 50 置換アルキル基を表すとき、アルキル基としてはメチル

10

ゲン原子、トリフルオロメチル基、トリクロロメチル基 のようなハロゲン置換されたアルキル基、メトキシカル ボニル基、エトキシカルボニル基、t-ブチルオキシカ ルボニル基、p-クロロフェニルオキシカルボニル基等 の炭素数2から15までのアルコキシカルボニル基若し くはアリールオキシカルボニル基、水酸基、アセチルオ キシ基、ベンゾイルオキシ基、p-ジフェニルアミノベ ンゾイルオキシ基等のアシルオキシ基、t‐ブチルオキ シカルボニルオキシ基等のカルボネート基、t‐ブチル 10 オキシカルボニルメチルオキシ基、2-ピラニルオキシ 基等のエーテル基、アミノ基、ジメチルアミノ基、ジフ ェニルアミノ基、モルフォリノ基、アセチルアミノ基等 の置換、非置換のアミノ基、メチルチオ基、フェニルチ オ基等のチオエーテル基、ビニル基、スチリル基等のア ルケニル基、ニトロ基、シアノ基、ホルミル基、アセチ ル基、ベンゾイル基等のアシル基、フェニル基、ナフチ ル基のようなアリール基、ピリジル基のようなヘテロア リール基等を挙げることができる。またR¹~R¹ が置 換アリール基、置換ヘテロアリール基であるとき、置換 20 基として前述の他にもメチル基、エチル基等のアルキル 基を用いることができる。

【0042】R¹ が環状イミド基を表すとき、環状イミ ドとしては、琥珀酸イミド、フタル酸イミド、シクロへ キサンジカルボン酸イミド、ノルボルネンジカルボン酸 イミド等の炭素原子4~20までのものを用いることが できる。

【0043】前記一般式(6)において、R1 として は、ハロゲン、シアノ、ニトロ等の電子吸引性基で置換 されたアリール基、ハロゲン、シアノ、ニトロ等の電子 30 吸引性基で置換されたアルキル基、2級若しくは3級の 分岐状のアルキル基、環状アルキル基及び環状イミドが 好ましく、感度と経時安定性とを両立できるという点 で、下記一般式(9)で表される2級アルキル基がより 好ましい。

[0044]

【化4】

一般式(9)

-CH-R*

【0045】式中、R'、R'は置換若しくは無置換アル キル基を表す。また、R'、R'はそれが結合している2 級炭素原子(CH)と共に環を形成してもよい。 【0046】R°、R′は置換もしくは非置換アルキ

ル、置換もしくは非置換アリール基を表し、また、 R¹、R¹ はそれが結合している2級炭素原子(CH)と 共に環を形成してもよい。R°、R'が置換もしくは非

基、エチル基、イソプロピル基、t-ブチル基、シクロ ヘキシル基などの直鎖状、分岐状、もしくは環状のアル キル基が挙げられ、炭素数1から25までのものが好適 に用いられる。R°、R′が置換もしくは非置換アリー ル基を表すとき、アリール基には炭素環式アリール基と 複素環式アリール基が含まれる。炭素環式アリール基と してはフェニル基、ナフチル基、アントラセニル基、ピ レニル基など炭素数6から19のものが用いられる。ま た、複素環式アリール基としてはピリジル基、フリル 基、その他ベンゼン環が縮環したキノリル基、ベンゾフ 10 きる。 リル基、チオキサントン基、カルバゾール基などの炭素 数3~20、ヘテロ原子数1~5を含むものが用いられ る。

11

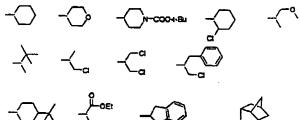
【0047】R⁶、R⁷が置換アルキル基、置換アリー ル基であるとき、置換基としてはメトキシ基、エトキシ 基などの炭素数1~10までのアルコキシ基、フッ素原 子、塩素原子、臭素原子などのハロゲン原子、トリフル オロメチル基、トリクロロメチル基のようなハロゲン置 換されたアルキル基、メトキシカルボニル基、エトキシ カルボニル基、t-ブチルオキシカルボニル基、p-ク 20 ロロフェニルオキシカルボニルなどの炭素数2から15 までのアルコキシカルボニル基またはアリールオキシカ ルボニル基、水酸基、アセチルオキシ、ベンゾイルオキ シ、p-ジフェニルアミノベンゾイルオキシなどのアシ ルオキシ基、t-ブチルオキシカルボニルオキシ基など のカルボネート基、 t - ブチルオキシカルボニルメチル オキシ基、2-ピラニルオキシ基などのエーテル基、ア ミノ基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、モル*

*フォリノ基、アセチルアミノ基などの置換、非置換のア ミノ基、メチルチオ基、フェニルチオ基などのチオエー テル基、ビニル基、スチリル基などのアルケニル基、ニ トロ基、シアノ基、ホルミル基、アセチル基、ベンゾイ ル基などのアシル基、フェニル基、ナフチル基のような アリール基、ピリジル基のようなヘテロアリール基等を 挙げることができる。また、R⁶、R⁷が置換アリール 基であるとき、置換基としては、前述したものの他にも メチル基、エチル基などのアルキル基を用いることがで

【0048】上記のR°、R′としては、感材の保存安 定性に優れる点で、置換、非置換のアルキル基が好まし く、経時安定性の点で、アルコキシ基、カルボニル基、 アルコキシカルボニル基、シアノ基、ハロゲン基などの 電子吸引性基で置換された2級のアルキル基、もしくは シクロヘキシル基、ノルボルニル基などの2級のアルキ ル基が特に好ましい。物性値としては、重クロロホルム 中、プロトンNMRにおける2級メチン水素のケミカル シフトが4.4ppmよりも低磁場に現れる化合物が好 ましく、4.6ppmよりも低磁場に現れる化合物がよ り好ましい。このように、電子吸引性基で置換された2 級のアルキル基が特に好ましいのは、熱分解反応時に中 間体として生成していると思われるカルボカチオンが電 子吸引性基により不安定化し、分解が抑制されるためで あると考えられる。具体的には、-CHR®R'の構造 としては、下記式で表される構造が特に好ましい。

[0049]

【化5】



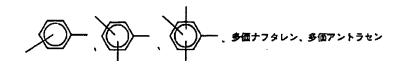
【0050】また、前記一般式(7)および(8)にお いて、R²~R⁵ として特に好ましいものは、ハロゲ ン、シアノ、ニトロ等の電子吸引性基で置換されたアリ ール基、ハロゲン、シアノ、ニトロ等の電子吸引性基で 置換されたアルキル基、及び2級若しくは3級の分岐状 40 るものを挙げることができる。 のアルキル基である。

【0051】Lで表される非金属原子からなる多価の連 結基とは、1から60個までの炭素原子、0個から10

個までの窒素原子、0個から50個までの酸素原子、1 個から100個までの水素原子、及び0個から20個ま での硫黄原子から成り立つものである。より具体的な連 結基としては下記の構造単位が組み合わさって構成され

[0052]

【化6】



【0053】多価の連結基が置換基を有する場合、置換 でのアルキル基、フェニル基、ナフチル基等の炭素数6 から16までのアリール基、水酸基、カルボキシル基、 スルホンアミド基、N-スルホニルアミド基、アセトキ シ基のような炭素数1から6までのアシルオキシ基、メ トキシ基、エトキシ基のような炭素数1から6までのア ルコキシ基、塩素、臭素のようなハロゲン原子、メトキ シカルボニル基、エトキシカルボニル基、シクロヘキシ

ルオキシカルボニル基のような炭素数2から7までのア 基としてはメチル基、エチル基等の炭素数 1 から 2 0 ま 20 ルコキシカルボニル基、シアノ基、 t - ブチルカーボネ ートのような炭酸エステル基等を用いることができる。 【0054】一般式(6)~(8)に示す官能基を側鎖 に有する高分子化合物の合成に好適に使用されるモノマ 一の具体例を以下に示す。

> [0055] 【化7】

$$\begin{array}{c} CH_3 \\ CH_4 \end{array}$$

[0056] [化8] (10)

10

20

[0058]

【化10】

[0059] 【化11】

【0061】本発明では、好ましくは一般式(6)~ ルメタクリレート、トリメチロールプロパンモノメタク(8)で表される官能基を有するモノマーの内、少なく リレート、ペンタエリスリトールモノメタクリレート、ともいずれか一つをラジカル重合することにより得られ 50 グリシジルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、

(41)

る高分子化合物を使用する。このような高分子化合物として、一般式(6)~(8)で表される官能基を有するモノマーの内一種のみを用いた単独重合体を使用してもよいが、2種以上を用いた共重合体やこれらのモノマーと他のモノマーとの共重合体を使用してもよい。本発明において、さらに好適に使用される高分子化合物は、上記モノマーと他の公知のモノマーとのラジカル重合により得られる共重合体である。

【0062】他のモノマーとしては、グリシジルメタク 10 リレート、Nーメチロールメタクリルアミド、オメガー (トリメトキシシリル) プロピルメタクリレート、2ーイソシアネートエチルアクリレート等の架橋反応性を有するモノマーが好ましい。また、共重合体に用いられる他のモノマーとして、例えば、アクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類、アクリルアミド類、ビニルエステル類、スチレン類、アクリル酸、メタクリル酸、アクリロニトリル、無水マレイン酸、マレイン酸イミド等の公知のモノマーも挙げられる。

20 【0063】アクリル酸エステル類の具体例としては、 メチルアクリレート、エチルアクリレート、(n-又は i-) プロピルアクリレート、(n-、i-、sec-又は t-) ブチルアクリレート、アミルアクリレート、 2-エチルヘキシルアクリレート、ドデシルアクリレー ト、クロロエチルアクリレート、2-ヒドロキシエチル アクリレート、2-ヒドロキシプロピルアクリレート、 5-ヒドロキシペンチルアクリレート、シクロヘキシル アクリレート、アリルアクリレート、トリメチロールプ ロパンモノアクリレート、ペンタエリスリトールモノア 30 クリレート、ベンジルアクリレート、メトキシベンジル アクリレート、クロロベンジルアクリレート、ヒドロキ シベンジルアクリレート、ヒドロキシフェネチルアクリ レート、ジヒドロキシフェネチルアクリレート、フルフ リルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレー ト、フェニルアクリレート、ヒドロキシフェニルアクリ レート、クロロフェニルアクリレート、スルファモイル フェニルアクリレート、2-(ヒドロキシフェニルカル ボニルオキシ) エチルアクリレート等が挙げられる。 【0064】メタクリル酸エステル類の具体例として

40 は、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、
(n-又はi-)プロピルメタクリレート、(n-、i-、sec-又はt-)プチルメタクリレート、アミル
メタクリレート、2-エチルへキシルメタクリレート、
ドデシルメタクリレート、クロロエチルメタクリレート、
2-ヒドロキシエチルメタクリレート、2-ヒドロ
キシプロピルメタクリレート、5-ヒドロキシベンチル
メタクリレート、シクロへキシルメタクリレート、アリルメタクリレート、トリメチロールプロパンモノメタク
リレート、ベンタエリスリトールモノメタクリレート

メトキシベンジルメタクリレート、クロロベンジルメタ クリレート、ヒドロキシベンジルメタクリレート、ヒド ロキシフェネチルメタクリレート、ジヒドロキシフェネ チルメタクリレート、フルフリルメタクリレート、テト ラヒドロフルフリルメタクリレート、フェニルメタクリ レート、ヒドロキシフェニルメタクリレート、クロロフ ェニルメタクリレート、スルファモイルフェニルメタク リレート、2-(ヒドロキシフェニルカルボニルオキ シ) エチルメタクリレート等が挙げられる。

リルアミド、N-メチルアクリルアミド、N-エチルア クリルアミド、Nープロピルアクリルアミド、Nープチ ルアクリルアミド、N-ベンジルアクリルアミド、N-ヒドロキシエチルアクリルアミド、N-フェニルアクリ ルアミド、N-トリルアクリルアミド、N-(ヒドロキ シフェニル) アクリルアミド、N- (スルファモイルフ ェニル) アクリルアミド、N-(フェニルスルホニル) アクリルアミド、N-(トリルスルホニル)アクリルア ミド、N、N-ジメチルアクリルアミド、N-メチルー N-フェニルアクリルアミド、<math>N-ヒドロキシエチルー 20 アミド類、ビニルエステル類、スチレン類、アクリル N-メチルアクリルアミド等が挙げられる。

【0066】メタクリルアミド類の具体例としては、メ タクリルアミド、N-メチルメタクリルアミド、N-エ チルメタクリルアミド、N-プロピルメタクリルアミ ド、Nーブチルメタクリルアミド、Nーベンジルメタク リルアミド、N-ヒドロキシエチルメタクリルアミド、 N-フェニルメタクリルアミド、N-トリルメタクリル アミド、N- (ヒドロキシフェニル) メタクリルアミ ド、N-(スルファモイルフェニル)メタクリルアミ ド、N-(フェニルスルホニル)メタクリルアミド、N 30

- (トリルスルホニル) メタクリルアミド、N, N-ジ メチルメタクリルアミド、N-メチル-N-フェニルメ タクリルアミド、N-ヒドロキシエチル-N-メチルメ タクリルアミド等が挙げられる。

【0067】ビニルエステル類の具体例としては、ビニ ルアセテート、ビニルブチレート、ビニルベンゾエート 等が挙げられる。

【0068】スチレン類の具体例としては、スチレン、 メチルスチレン、ジメチルスチレン、トリメチルスチレ 【0065】アクリルアミド類の具体例としては、アク 10 ン、エチルスチレン、プロピルスチレン、シクロヘキシ ルスチレン、クロロメチルスチレン、トリフルオロメチ ルスチレン、エトキシメチルスチレン、アセトキシメチ ルスチレン、メトキシスチレン、ジメトキシスチレン、 クロロスチレン、ジクロロスチレン、ブロモスチレン、 ヨードスチレン、フルオロスチレン、カルボキシスチレ ン等が挙げられる。

> 【0069】とれらの他のモノマーのうち特に好適に使 用されるのは、C20以下のアクリル酸エステル類、メ タクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリル 酸、メタクリル酸、及びアクリロニトリルである。共重 合体の合成に使用される一般式(6)~(8)で表され る官能基を含むモノマーの割合は、5~99重量%であ ることが好ましく、さらに好ましくは10~95重量% である。

> 【0070】以下に、一般式(6)~(8)に示す官能 基を側鎖に有する髙分子化合物の具体例を示す。

[0071]

【化13】

$$(1) \qquad \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} CH_2CH \\ \end{array} \end{array} \\ \\ SO_2O \end{array} \end{array} \qquad \begin{array}{c} \begin{array}{c} CH_2 \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_2 \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_2 \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_2 \\ \end{array} \\ \end{array}$$

[0072] *30* [作14]

$$(7) \qquad \begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{2}C \\ \\ C=O \\ \\ OCH_{2}CH_{2}CH_{2}SO_{2}O - N \end{array} \qquad \begin{array}{c} CH_{3} \\ \\ CH_{2}C \\ \\ C=O \\ \\ CH_{2}CH \\ \\ CH_{2}CH \end{array}$$

[0073] [化15]

20

[0075] 【化17】

28

27

(9)
$$\begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{2}CH \\ \hline \\ CH_{2}CH \\ \hline \\ CH_{2}C \\ \hline \\ CH_{2}C \\ \hline \\ CH_{2}C \\ \hline \\ CH_{2}CH \\ CH_{2}CH \\ \hline \\ CH_{2}CH \\ CH_{2$$

(16)

(14)
$$\rightarrow$$
 so₃ -

[0076]

【化18】

[0077] [化19]

[0078] [化20]

20

30

40

$$31 \qquad R = -0 - C$$

$$32 \qquad R = -0 \longrightarrow 0$$

$$3 3 \qquad R = -OCH_2CF_3$$

$$3.5 \qquad R = -N - SO_2 - \bigcirc$$

【0079】式中の数字は高分子化合物のモル組成を表す。

【0080】また、一般式(6)~(8)で表される官能基の少なくともいずれか一つを有する高分子化合物の重量平均分子量は好ましくは2000以上であり、更に好ましくは5000~30万の範囲であり、数平均分子量は好ましくは800以上であり、更に好ましくは10500~25万の範囲である。多分散度(重量平均分子量

/数平均分子量)は1以上が好ましく、更に好ましくは 1.1~10の範囲である。これらの高分子化合物は、 ランダムポリマー、ブロックポリマー、グラフトポリマ ー等いずれでもよいが、ランダムポリマーであることが 好ましい。

【0081】上記スルホン酸発生型高分子化合物を合成 する際に用いられる溶媒としては、例えば、テトラヒド ロフラン、エチレンジクロリド、シクロヘキサノン、メ チルエチルケトン、アセトン、メタノール、エタノー ル、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレン 10 グリコールモノエチルエーテル、2-メトキシエチルア セテート、ジエチレングリコールジメチルエーテル、1 -メトキシ-2-プロパノール、1-メトキシ-2-プ ロピルアセテート、N, N-ジメチルホルムアミド、 N、N-ジメチルアセトアミド、トルエン、酢酸エチ ル、乳酸メチル、乳酸エチル、ジメチルスルホキシド、 水等が挙げられる。これらの溶媒は単独で又は2種以上 混合して用いられる。上記スルホン酸発生型高分子化合 物を合成する際に用いられるラジカル重合開始剤として は、アゾ系開始剤、過酸化物開始剤等公知の化合物が使 20 用できる。

[0082]上記スルホン酸発生型高分子化合物は単独で用いても混合して用いてもよい。これらスルホン酸発生型高分子化合物は、画像記録材料全固形分の50~90重量%、好ましくは70~90重量%の割合で使用することができる。添加量が50重量%未満の場合は、印刷画像が不鮮明になる。また添加量が90重量%を越える場合は、レーザ露光による画像形成が十分できなくなる。

【0083】また、上記スルホン酸発生型高分子化合物 30 と、特願平9-10755号明細書に記載の酸発生剤、特願平9-26877号明細書に記載の塩基発生剤とを併用することもできる。

【0084】[(C)赤外線吸収剤]本発明の感光感熱記録材料における第一及び/又は第二層は赤外線吸収剤を含有することが好ましい。赤外線吸収剤としては、高分子の構成単位間におけるポジ作用(未露光部は現像抑制され、露光部ではそれが解除または消失される)を及ぼす必要がある点で、オニウム塩型構造を有するものを使用することが好ましい。具体的には、シアニン色素、ビリリウム塩等の染料を好適に用いることができる。

【0085】好ましい上記染料としては、例えば、特開昭58-125246号、特開昭59-84356号、特開昭59-202829号、特開昭60-78787号等に記載されているシアニン染料、英国特許434、875号記載のシアニン染料等を挙げることができる。

【0086】また、米国特許第5, 156, 938号記載の近赤外吸収増感剤も好適に用いられ、さらに、米国特許第3, 881, 924号記載の置換されたアリールベング(チオ) ビリリウム塩 特盟昭57-14264

5号(米国特許第4,327,169号)記載のトリメチンチアピリリウム塩、特開昭58-181051号、同58-220143号、同59-41363号、同59-84248号、同59-84249号、同59-146063号、同59-146061号に記載されているピリリウム系化合物、特開昭59-216146号記載のシアニン色素、米国特許第4,283,475号に記載のベンタメチンチオピリリウム塩等や特公平5-13514号、同5-19702号に開示されているピリリウム化合物も好ましく用いられる。

32

【0087】また、米国特許第4,756,993号明 細書中に式(I)、(II)として記載されている近赤外 吸収染料も好ましい染料として挙げることができる。 【0088】さらに、特願平10-79912号に記載

【0088】さらに、特願平10-79912号に記載のアニオン性赤外線吸収剤も、好適に使用することができる。アニオン性赤外線吸収剤とは、実質的に赤外線を吸収する色素の母核にカチオン構造が無く、アニオン構造を有するものを指す。例えば、(c1)アニオン性金属錯体、(c2)アニオン性カーボンブラック、(c3)アニオン性フタロシアニン、さらに(c4)下記一般式(10)で表される化合物などが挙げられる。これらのアニオン性赤外線吸収剤の対カチオンは、プロトンを含む一価の陽イオン、或いは、多価の陽イオンである。

[0089]

【化21】

$$\left[G_{a}-M-G_{b}\right]_{m}X^{m+} \qquad - 般式 (10)$$

【0090】〔Ga-はアニオン性置換基を表し、Gb は中性の置換基を表す。X[®]は、プロトンを含む1~m 価のカチオンを表し、mは1ないし6の整数を表す。〕【0091】とこで、(c1)アニオン性金属錯体とは、実質的に光を吸収する錯体部の中心金属および配位子全体でアニオンとなるものを指す。

【0092】(c2)アニオン性カーボンブラックは、置換基としてスルホン酸、カルボン酸、ホスホン酸基等のアニオン基が結合しているカーボンブラックが挙げられる。これらの基をカーボンブラックに導入するには、カーボンブラック便覧第三版(カーボンブラック協会発行)第12頁に記載されるように、所定の酸でカーボンブラックを酸化する等の手段をとればよい。

【0093】とのアニオン性カーボンブラックのアニオン性基に、対カチオンとしてオニウム塩がイオン結合してなるアニオン性赤外線吸収剤は本発明に好適に用いられるが、カーボンブラックにオニウム塩が吸着した吸着物は、本発明において好適に用いられるアニオン性赤外線吸収剤には包含されず、また、単なる吸着物では本発明の効果は得られない。

ベンゾ(チオ)ピリリウム塩、特開昭57-14264 50 【0094】(c3)アニオン性フタロシアニンは、フ

タロシアニン骨格に、置換基として先に(c2)の説明 において挙げたアニオン基が結合し、全体としてアニオ ンとなっているものを指す。

【0095】次に、前記(c4)一般式(10)で表される化合物について、詳細に説明する。一般式(10)中、Mは共役鎖を表し、この共役鎖Mは置換基や環構造を有していてもよい。共役鎖Mは、下記式で表すことができる。

[0096]

【化22】

*【0097】〔式中、R¹⁰、R¹¹、R¹¹はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、アルキル基、アリール基、アルケニル基、アルキニル基、カルボニル基、チオ基、スルホニル基、スルフィニル基、オキシ基、アミノ基を表し、これらは互いに連結して環構造を形成していてもよい。nは、1~8の整数を表す。〕【0098】上記一般式(10)で表されるアニオン性赤外線吸収剤のうち、以下のA-1~A-19のものが、好ましく用いられる。

34

10 [0099]

$$(C = C)_{n} C = (4k23)$$

$$R^{40} R^{41} R^{42}$$

$$(^{n}C_{4}H_{9})_{4}N^{4}$$

[0100]

【化24】

$$A-5$$

$$C_{6}H_{5}$$

$$C_{6}H_{5}$$

$$C_{6}H_{5}$$

$$C_{6}H_{5}$$

$$C_{6}H_{5}$$

$$C_{6}H_{5}$$

$$C_{6}H_{5}$$

[0102] 【化26】

V − 11 CI OCH3

[0103]

* * [1L2 /]
OCH3

A-16 carbon-black—CO₂

[0104]

【化28】

$$A-18 \qquad \begin{bmatrix} CI & S & S & CI \\ CI & S & S & CI \end{bmatrix} \qquad \bigcirc -I - \bigcirc$$

$$A-19 \qquad \begin{bmatrix} CI & S & S & CI \\ CI & S & S & CI \end{bmatrix}$$

【0105】また、以下のオニウム塩構造を有する赤外 【0106】 線吸収剤も本発明に使用できる。 【化29】

41

C-3)

[0107]

[0108]

【化31】

C-8)

$$H_3C_2$$
 C_2H_3

C-9)

C₋₁₀₎

C-11)

[0109]

【化32】

CH=CH—CH CH CH

C₂H₅

CH₃O CH₃ CH CH₃

C-15)

[0110] [化33]

49

C-16;

C-17)

C-18)

S
-(CH=CH)3-CH=CH

^C₂H₅ T[⊕]

C-19)

51 C-20)

C-21)

C-22)

TO

[0112]

【化35】

C-25)

C-26)

[0113] [化36]

C-27)

$$\begin{array}{c|c} Se \\ \hline \\ C_2H_3 \end{array} T^{\Theta} \begin{array}{c} Se \\ \hline \\ C_2H_3 \end{array}$$

C-32)

C-33)

C-34)

_T9

C-35)

$$(H_9C_4)_2N$$
 $N(C_4H_9)_2$
 $N(C_4H_9)_2$
 $N(C_4H_9)_2$
 $N(C_4H_9)_2$

C-36)

$$(H_9C_4)_2N$$
 T^Θ
 $N(C_4H_9)_2$
 $N(C_4H_9)_3$

C-37)

$$(H_sC_2)_2N$$

$$C=CH-CH=CH-C$$

$$(H_sC_2)_2N$$

$$T \stackrel{\Theta}{=} N(C_2H_s)_2$$

$$N(C_2H_s)_2$$

$$\{1 \& 3 9 \}$$

[0116]

61 C-38)

C.-39)

C-40)

$$KO_3S$$
 SO_3K
 CI
 $CH=CH-CH-CH-CH-CH_2$
 $(CH_2)_4SO_3^{\Theta}$
 $(CH_2)_4SO_3K$

C-41)

[0117]

【化40】

C-44)

[0118]

【化41】 30

[0119] [化42]

C-50)

C-51)

C-52)

[0120] 【化43】

$$C = 54$$

$$CH_3SO_2$$
 $NHCO$ $N(C_2H_3)_2$

C - 56)

【0121】C-1~C-56の構造式中、T-とは、 1価の対アニオンを表し、好ましくは、ハロゲンアニオ 30 ル基、アントリル基、フェナントリル基、インデニル ン (F⁻、C1⁻、Br⁻、I⁻)、ルイス酸アニオン (B F. , PF. , SbCl. , ClO,), アルキルスル ホン酸アニオン、アリールスルホン酸アニオンである。 ここでいうアルキルとは、炭素原子数が1から20まで の直鎖状、分岐状、又は環状のアルキル基を意味し、具 体的には、メチル基、エチル基、プロビル基、ブチル 基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル 基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、 トリデシル基、ヘキサデシル基、オクタデシル基、エイ コシル基、イソプロピル基、イソブチル基、s-ブチル 40 基、t-ブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、 1-メチルブチル基、イソヘキシル基、2-エチルヘキ シル基、2-メチルヘキシル基、シクロヘキシル基、シ クロペンチル基、2ーノルボルニル基を挙げることがで きる。これらの中では、炭素原子数1から12までの直 鎖状、炭素原子数3から12までの分岐状、ならびに炭 素原子数5から10までの環状のアルキル基がより好ま しい。また、ここでいうアリールとは、1個のベンゼン 環からなるもの、2又は3個のベンゼン撮が縮合環を形

したものを表し、具体例としては、フェニル基、ナフチ 基、アセナブテニル基、フルオレニル基、を挙げること ができ、これらの中でも、フェニル基、ナフチル基がよ り好ましい。

【0122】とれらの赤外線吸収剤は、第一及び第二層 の各層中に全固形分に対し0.01~50重量%、好ま しくは0.1~10重量%、特に好ましくは0.5~1 ○重量%添加することができる。染料の添加量が○. ○ 1重量%未満であると、感度が低くなり、50重量%を 越えると印刷時非画像部に汚れが発生する。

【0123】本発明の感光感熱記録材料における第一及 び第二層は、さらに感度および現像ラチチュードを向上 させる目的で、他の染料、顔料等を含有することもでき る。他の染料としては、市販の染料及び例えば「染料便 覧」(有機合成化学協会編集、昭和45年刊)等の文献 に記載されている公知のものが利用できる。具体的に は、アゾ染料、金属錯塩アゾ染料、ピラゾロンアゾ染 料、ナフトキノン染料、アントラキノン染料、フタロシ アニン染料、カルボニウム染料、キノンイミン染料、メ チン染料、ジインモニウム染料、アミニウム染料、スク 成したもの、ベンゼン環と5員不飽和環が縮合環を形成 50 ワリリウム色素、金属チオレート錯体等の染料が挙げら れる。

【0124】また、他の顔料としては、市販の顔料及び カラーインデックス (C. I.) 便覧、「最新顔料便 覧」(日本顔料技術協会編、1977年刊)、「最新顔 料応用技術」(CMC出版、1986年刊)、「印刷イ ンキ技術」CMC出版、1984年刊) に記載されてい る顔料が利用できる。例えば、顔料の種類としては、黒 色顔料、黄色顔料、オレンジ色顔料、褐色顔料、赤色顔 料、紫色顔料、青色顔料、緑色顔料、蛍光顔料、金属粉 顔料、その他、ポリマー結合色素が挙げられる。具体的 10 には、不溶性アゾ顔料、アゾレーキ顔料、縮合アゾ顔 料、キレートアゾ顔料、フタロシアニン系顔料、アント ラキノン系顔料、ペリレン及びペリノン系顔料、チオイ ンジゴ系顔料、キナクリドン系顔料、ジオキサジン系顔 料、イソインドリノン系顔料、キノフタロン系顔料、染 付けレーキ顔料、アジン顔料、ニトロソ顔料、ニトロ顔 料、天然顔料、蛍光顔料、無機顔料、カーボンブラック 等が使用できる。これらの顔料のうち好ましいものはカ ーボンブラックである。

71

【0125】これら顔料は表面処理をせずに用いてもよ 20 く、表面処理を施して用いてもよい。表面処理の方法に は、樹脂やワックスを表面コートする方法、界面活性剤 を付着させる方法、反応性物質(例えば、シランカップ リング剤、エボキシ化合物、ボリイソシアネート等)を 顔料表面に結合させる方法等が考えられる。上記の表面 処理方法は、「金属石鹸の性質と応用」(幸書房)、

「印刷インキ技術」(CMC出版、1984年刊)及び 「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)に 記載されている。

【0126】顔料の粒径は 0.01μ m $\sim 10\mu$ mの範 30 囲にあることが好ましく、 0.05μ m $\sim 1\mu$ mの範囲 にあることがさらに好ましく、特に 0.1μ m $\sim 1\mu$ m の範囲にあることが好ましい。顔料の粒径が 0.01μ m未満のときは分散物の画像記録層塗布液中での安定性 の点で好ましくなく、また、 10μ mを越えると画像記録層の均一性の点で好ましくない。

【0127】顔料を分散する方法としては、インク製造やトナー製造等に用いられる公知の分散技術が使用できる。分散機としては、超音波分散器、サンドミル、アトライター、パールミル、スーパーミル、ボールミル、インペラー、デスパーザー、KDミル、コロイドミル、ダイナトロン、3本ロールミル、加圧ニーダー等が挙げられる。詳細は、「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)に記載されている。

【0128】 これらの染料又は顔料の第一及び第二層を 構成する材料全固形分に対する添加量は、0.´01~5 0重量%が好ましく、更には0.1~10重量%が好ま しい。また、染料の場合、特に好ましくは0.5~10 重量%であり、顔料の場合、特に好ましくは1.0~1 0重量%の範囲で第一及び第二層を構成する材料中に添 50 ello et al, Macromorecule

加することができる。顔料又は染料の添加量が、0.0 1重量%未満であると感度向上効果が十分でなく、また、50重量%を越えると印刷時非画像部に汚れが発生する。

【0129】これらの染料または顔料は、他の成分と同一の層に添加してもよいし、別の層を設けそこへ添加してもよい。また、上記の染料または顔料の中でも、赤外光、もしくは近赤外光を吸収するものが特に好ましい。また、染料および顔料は、2種以上併用してもよい。【0130】本発明の感光感熱記録材料における第一及び第二層には、種々の添加剤を添加することができる。例えば、他のオニウム塩、芳香族スルホン化合物、芳香族スルホン酸エステル化合物等は熱分解性物質として作用するので、このような物質を添加すると、画像部の現像液への溶解阻止性を向上させることができるので好ましい

【0131】上記オニウム塩としては、ジアゾニウム 塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩、ヨードニウム 塩、スルホニウム塩、セレノニウム塩、アルソニウム塩 等を挙げることができる。本発明において用いられるオ ニウム塩として好適なものには、例えば、S. I. Sc hlesinger, Photogr. Sci. En g., 18, 387 (1974), T. S. Bal e t al, Polymer, 21, 423 (198 0)、または、特開平5-158230号公報に記載の ジアゾニウム塩、米国特許第4,069,055号、同 4,069,056号、または特開平3-140140 号公報に記載のアンモニウム塩、D. C. Necker et al, Macromolecules, 17, 2468 (1984), C. S. Wen et al, Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p478Tokyo, Oct (1988), 米国特許第4,069,055号、または同4,06 9,056号に記載のホスホニウム塩、

【0132】J. V. Crivello et al, Macromorecules, 10(6), 1307(1977)、Chem. & Eng. News, Nov. 28, p31(1988)、欧州特許第104, 143号、米国特許第339, 049号、同第410, 24001号、特開平2-150848号公報、または特開平2-296514号公報に記載のヨードニウム塩、J. V. Crivelloet al, Polymer J. 17, 73(1985)、J. V. Crivelloet al, Polymer J. 17, 73(1985)、J. V. Crivelloet al, J. Org. Chem., 43, 3055(1978)、W. R. Watt et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 22, 1789(1984)、J. V. Crivello et al, Polymer Bull., 14, 279(1985)、J. V. Criv

s, 14 (5), 1141 (1981), J. V. Cr ivello et al, J. Polymer Sc i., Polymer Chem. Ed., 17, 28 77(1979)、欧州特許第370,693号、同2 33,567号、同297,443号、同297,44 2号、米国特許第4, 933, 377号、同3, 90 2, 114号、同410, 201号、同339, 049 号、同4,760,013号、同4,734,444 号、同2,833,827号、独国特許第2,904, 626号、同3,604,580号、または同3,60 10 ましい。 4,581号に記載のスルホニウム塩、J. V. Cri vello et al, Macromorecule s, 10(6), 1307(1977), \$\pi ktJ. V. Crivello et al, J. Polyme r Sci., Polymer Chem. Ed., 1 7. 1047(1979) に記載のセレノニウム塩、 C. S. Wen et al, Teh, Proc. Co nf. Rad. Curing ASIA, p478 T okyo, Oct (1988) に記載のアルソニウム塩 等が挙げられる。

73

【0133】上記オニウム塩の対イオンとしては、四フ ッ化ホウ酸、六フッ化リン酸、トリイソプロピルナフタ レンスルホン酸、5-ニトロ-0-トルエンスルホン 酸、5-スルホサリチル酸、2、5-ジメチルベンゼン スルホン酸、2,4,6-トリメチルベンゼンスルホン 酸、2-ニトロベンゼンスルホン酸、3-クロロベンゼ ンスルホン酸、3-ブロモベンゼンスルホン酸、2-フ ルオロカプリルナフタレンスルホン酸、ドデシルベンゼ ンスルホン酸、1-ナフトール-5-スルホン酸、2-メトキシー4-ヒドロキシー5-ベンゾイルーベンゼン スルホン酸、及びパラトルエンスルホン酸等を挙げると とができる。これらの中でも、特に、六フッ化リン酸、 トリイソプロピルナフタレンスルホン酸や2,5-ジメ チルベンゼンスルホン酸のようなアルキル芳香族スルホ ン酸が好適である。

【0134】オニウム塩の第一及び第二層を構成する材 料全固形分に対する添加量は、好ましくは1~50重量 %、更に好ましくは5~30重量%、特に好ましくは1 0~30重量%である。

【0135】また、可視光域に大きな吸収を持つ染料を 40 れる。 画像の着色剤として使用することができる。好適な染料 として、油溶性染料と塩基性染料を挙げることができ る。具体的には、オイルイエロー#101、オイルイエ ロー#103、オイルピンク#312、オイルグリーン BG、オイルブルーBOS、オイルブルー#603、オ イルブラックBY、オイルブラックBS、オイルブラッ クT-505 (以上オリエント化学工業 (株) 製)、ビ クトリアピュアブルー、クリスタルバイオレット (CI 42555)、メチルパイオレット(CI4253

170B)、マラカイトグリーン(CI42000)、 メチレンブルー(CI52015)、アイゼンスピロン ブルーC-RH(保土ヶ谷化学(株)製)等、及び特開 昭62-293247号に記載されている染料を挙げる ことができる。

【0136】これらの染料を添加すると、画像形成後の 画像部と非画像部の区別が明瞭になるため、添加する方 が好ましい。尚、添加量は、第一及び第二層を構成する 材料全固形分に対し、0.01~10重量%の範囲が好

【0137】また、更に感度を向上させる目的で、環状 酸無水物類、フェノール類、有機酸類を添加することも できる。環状酸無水物としては、米国特許第4,11 5,128号明細書に記載されている無水フタル酸、テ トラヒドロ無水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、 3, 6-xンドオキシー Δ^4- テトラヒドロ無水フタル 酸、テトラクロル無水フタル酸、無水マレイン酸、クロ ル無水マレイン酸、α-フェニル無水マレイン酸、無水 コハク酸、無水ピロメリット酸などが使用できる。

20 【0138】フェノール類としては、ビスフェノール A、p-ニトロフェノール、p-エトキシフェノール、 2, 4, 4' -3, 4-トリヒドロキシベンゾフェノン、4-ヒドロキ シベンゾフェノン、4,4',4"-トリヒドロキシト リフェニルメタン、4,4',3",4"-テトラヒド ロキシー3,5,3',5'-テトラメチルトリフェニ ルメタンなどが挙げられる。

【0139】有機酸類としては、特開昭60-8894 2号、特開平2-96755号公報などに記載されてい 30 る、スルホン酸類、スルフィン酸類、アルキル硫酸類、 ホスホン酸類、リン酸エステル類およびカルボン酸類な どがあり、具体的には、p-トルエンスルホン酸、ドデ シルベンゼンスルホン酸、p-トルエンスルフィン酸、 エチル硫酸、フェニルホスホン酸、フェニルホスフィン 酸、リン酸フェニル、リン酸ジフェニル、安息香酸、イ ソフタル酸、アジピン酸、p-トルイル酸、3,4-ジ メトキシ安息香酸、フタル酸、テレフタル酸、4-シク ロヘキセンー1、2-ジカルボン酸、エルカ酸、ラウリ ン酸、n-ウンデカン酸、アスコルビン酸などが挙げら

【0140】上記の環状酸無水物、フェノール類および 有機酸類の第一及び第二層を構成する材料全固形分中に 占める割合は、0.05~20重量%が好ましく、より 好ましくは0.1~15重量%、特に好ましくは0.1 ~10重量%である。

【0141】また、第一及び第二層には、現像条件に対 する処理の安定性を向上させるため、特開昭62-25 1740号や特開平3-208514号に記載されてい るような非イオン界面活性剤、特開昭59-12104 5)、エチルバイオレット、ローダミンB(CI145 50 4号、特開平4-13149号に記載されているような (39)

両性界面活性剤を添加することができる。

【0142】非イオン界面活性剤の具体例としては、ソルビタントリステアレート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタントリオレート、ステアリン酸モノグリセリド、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル等が挙げられる。

75

【0143】両性界面活性剤の具体例としては、アルキルジ(アミノエチル)グリシン、アルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩、2-アルキル-N-カルボキシエチル-N-ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、N-テトラデシル-N, N-ベタイン型(例えば、商品名アモーゲンK、第一工業(株)製)等が挙げられる。

【0144】上記非イオン界面活性剤および両性界面活性剤の第一及び第二層を構成する材料全固形分中に占める割合は、0.05~15重量%が好ましく、より好ましくは0.1~5重量%である。

【0145】第一及び第二層を構成する材料中には、露 光による加熱後直ちに可視像を得るための焼き出し剤 や、画像着色剤としての染料や顔料を加えることができ る。焼き出し剤としては、露光による加熱によって酸を 放出する化合物(光酸放出剤)と塩を形成し得る有機染 料の組合せを代表として挙げることができる。具体的に は、特開昭50-36209号、同53-8128号の 各公報に記載されているo-ナフトキノンジアジド-4 - スルホン酸ハロゲニドと塩形成性有機染料の組合せ や、特開昭53-36223号、同54-74728 号、同60-3626号、同61-143748号、同 61-151644号および同63-58440号の各 公報に記載されているトリハロメチル化合物と塩形成性 30 有機染料の組合せを挙げることができる。かかるトリハ ロメチル化合物としては、オキサゾール系化合物とトリ アジン系化合物とがあり、どちらも経時安定性に優れ、 明瞭な焼き出し画像を与える。

【0146】また、エポキシ化合物、ビニルエーテル化合物、特願平7-18120号公報記載のヒドロキシメチル基またはアルコキシメチル基を有するフェノール化合物、および、特願平9-328937号公報等に記載のアルカリ溶解抑制作用を有する架橋性化合物等を添加すると、保存安定性の点で好ましい。

【0147】更に、本発明の感光感熱記録材料の第一及び第二層を構成する材料中には、必要に応じて塗膜に柔軟性等を付与するために可塑剤を添加することもできる。例えば、ブチルフタリル、ポリエチレングリコール、クエン酸トリブチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジヘキシル、フタル酸ジオクチル、リン酸トリクレジル、リン酸トリブチル、リン酸トリオクチル、オレイン酸テトラヒドロフルフリル、アクリル酸またはメタクリル酸のオリゴマーおよびポリマー等を好適に用いることができる。

【0148】また、本発明の感光感熱記録材料における第一及び第二層を構成する材料中には、塗布性を良化するための界面活性剤、例えば、特開昭62-170950号公報に記載されているようなフッ素系界面活性剤を添加することができる。好ましい添加量は、全材料の0.01~1重量%さらに好ましくは0.05~0.5 重量%である。

【0149】本発明の感光感熱記録材料は以下の製造方 法により製造することができる。感光感熱記録材料は、 10 通常、上記各成分からなる本発明の感光感熱記録材料に おける第一及び第二層の各層を構成する材料を溶媒に溶 かして適当な支持体上に塗布することにより製造する。 ことで使用する溶媒としては、エチレンジクロライド、 シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、メタノール、 エタノール、プロパノール、エチレングリコールモノメ チルエーテル、1-メトキシ-2-プロパノール、2-メトキシエチルアセテート、1-メトキシ-2-プロピ ルアセテート、ジメトキシエタン、乳酸メチル、乳酸エ チル、N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジメチ 20 ルホルムアミド、テトラメチルウレア、N-メチルピロ リドン、ジメチルスルホキシド、スルホラン、アーブチ ロラクトン、トルエン、水等を挙げることができるがこ れに限定されるものではない。これらの溶媒は単独ある いは混合して使用される。溶媒中の上記成分(添加剤を 含む全固形分)の濃度は、好ましくは1~50重量%で ある。また塗布、乾燥後に得られる支持体上の塗布量 (固形分)は、用途によって異なるが、一般的に第一層 としては0.1~5g/m'が好ましく、第二層として $\mathbf{t0.01} \sim 3 \,\mathrm{g/m}^{2}$ が好ましい。

【0150】塗布する方法としては種々の方法を用いる ことができるが、例えば、バーコーター塗布、回転塗 布、スプレー塗布、カーテン塗布、ディップ塗布、エア ーナイフ塗布、ブレード塗布、ロール塗布等を挙げるこ とができる。塗布量が少なくなるにつれて見かけの感度 は大になるが、膜の被膜特性は低下する。

【0151】支持体としては、寸度的に安定な板状物であり、例えば、紙、プラスチック(例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン等)がラミネートされた紙、金属板(例えば、アルミニウム、亜鉛、銅40等)、プラスチックフィルム(例えば、二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース、酪酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、硝酸セルロース、酪酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、ボリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリビニルアセタール等)、上記のごとき金属がラミネート、もしくは蒸着された紙、もしくはプラスチックフィルム等を挙げることができる。

【0152】本発明で使用する支持体としては、ポリエステルフィルム又はアルミニウム板が好ましく、その中50 でも寸法安定性がよく、比較的安価であるアルミニウム

板は特に好ましい。好適なアルミニウム板は、純アルミニウム板およびアルミニウムを主成分とし、微量の異元素を含む合金板であり、更にアルミニウムがラミネートもしくは蒸着されたプラスチックフィルムでもよい。マルミニウム合金に含まれる異元素には、ケイ素、鉄、マンガン、銅、マグネシウム、クロム、亜鉛、ビスマス、ニッケル、チタンなどがある。合金中の異元素の含有量は高々10重量%以下である。本発明において特に好強なアルミニウムは、純アルミニウムであるが、完全に対粋なアルミニウムは精錬技術上製造が困難であるので、強かに異元素を含有するものでもよい。このように本発明に適用されるアルミニウム板は、その組成が特定されるものではなく、従来から公知公用の素材のアルミニウム板を適宜利用することができる。

77

【0153】アルミニウム板の厚みはおよそ0.1mm $\sim 0.6mm$ 程度、好ましくは0.15mm $\sim 0.4m$ m、特に好ましくは0.2mm $\sim 0.3mm$ である。

【0154】アルミニウム板は粗面化して用いるが、粗面化するに先立ち、所望により表面の圧延油を除去するための例えば界面活性剤、有機溶剤またはアルカリ性水 20溶液などによる脱脂処理を行うこともできる。アルミニウム板の表面の粗面化処理は、種々の方法により行われるが、例えば、機械的に粗面化する方法、電気化学的に表面を溶解粗面化する方法および化学的に表面を選択溶解させる方法により行われる。機械的方法としては、ボール研磨法、ブラシ研磨法、ブラスト研磨法、バフ研磨法などの公知の方法を用いることができる。また、電気化学的な粗面化法としては塩酸または硝酸電解液中で交流または直流により行う方法がある。また、特開昭54-63902号公報に開示されているように両者を組み 30合わせた方法も利用することができる。

【0155】とのように粗面化されたアルミニウム板は、必要に応じてアルカリエッチング処理および中和処理された後、所望により表面の保水性や耐摩耗性を高めるために陽極酸化処理が施される。アルミニウム板の陽極酸化処理に用いられる電解質としては、多孔質酸化皮膜を形成する種々の電解質の使用が可能で、一般的には硫酸、リン酸、シュウ酸、クロム酸あるいはそれらの混酸が用いられる。それらの電解質の濃度は電解質の種類によって適宜決められる。

【0156】陽極酸化の処理条件は、用いる電解質により種々変わるので一概に特定し得ないが、一般的には電解質の濃度が1~80重量%溶液、液温は5~70℃、電流密度5~60A/dm²、電圧1~100V、電解時間10秒~5分の範囲であれば適当である。陽極酸化被膜の量は1.0g/m²より少ないと耐刷性が不十分であったり、記録材料の非画像部に傷が付き易くなって、印刷時に傷の部分にインキが付着するいわゆる「傷汚れ」が生じ易くなる。

【0157】陽極酸化処理を施された後、アルミニウム 50 %であり、浸瀆温度は20~90℃、好ましくは25~

表面は必要により親水化処理が施される。本発明に使用される親水化処理としては、米国特許第2,714,066号、同第3,181,461号、第3,280,734号および第3,902,734号に開示されているようなアルカリ金属シリケート(例えばケイ酸ナトリウム水溶液で浸漬処理されるか、または電解処理される。他に特公昭36-22063号公報に開示されているフッ化ジルコン酸カリウムおよび米国特許第3,276,868号、同第4,153,461号、同第4,689,272号に開示されているようなポリビニルホスホン酸で処理する方法などが用いられる。

【0158】支持体と第一層との間には、必要に応じ て、下塗り層を設けることもできる。下塗り層成分とし ては種々の有機化合物が用いられ、例えば、カルボキシ メチルセルロース、デキストリン、アラビアガム、2-アミノエチルホスホン酸などのアミノ基を有するホスホ ン酸類、置換基を有してもよいフェニルホスホン酸、ナ フチルホスホン酸、アルキルホスホン酸、グリセロホス ホン酸、メチレンジホスホン酸およびエチレンジホスホ ン酸などの有機ホスホン酸、置換基を有してもよいフェ ニルリン酸、ナフチルリン酸、アルキルリン酸およびグ リセロリン酸などの有機リン酸、置換基を有してもよい フェニルホスフィン酸、ナフチルホスフィン酸、アルキ ルホスフィン酸およびグリセロホスフィン酸などの有機 ホスフィン酸、グリシンやβ-アラニンなどのアミノ酸 類、およびトリエタノールアミンの塩酸塩などのヒドロ キシ基を有するアミンの塩酸塩等から選ばれるが、2種 以上混合して用いてもよい。

【0159】また、本発明においては、下塗り層に多官能アミン化合物を添加することもできる。この場合上記他の有機化合物とともに下塗り層を形成してもよいし、 多官能アミン化合物のみにより下塗り層を形成してもよい。

【0160】この下塗り層は、次のような方法で設けることができる。水またはメタノール、エタノール、メチルエチルケトンなどの有機溶剤もしくはそれらの混合溶剤に上記の有機化合物および/または多官能アミン化合物を溶解させた溶液をアルミニウム板上に塗布、乾燥して下塗り層を設ける方法と、水またはメタノール、メチルエチルケトンなどの有機溶剤もしくはそれらの混合溶剤に上記の有機化合物および/または多官能アミン化合物を溶解させた溶液に、アルミニウム板を浸漬して上記化合物を吸着させ、その後水などによって洗浄、乾燥して下塗り層を設ける方法である。前者の方法では、上記の有機化合物および/または多官能アミン化合物の0.005~10重量%の濃度の溶液を種々の方法で塗布できる。また、後者の方法では、溶液の濃度は0.01~20重量%、好ましくは0.05~5重量

50℃であり、浸漬時間は0.1秒~20分、好ましく は2秒~1分である。これに用いる溶液は、アンモニ ア、トリエチルアミン、水酸化カリウムなどの塩基性物 質や、塩酸、リン酸などの酸性物質によりpH1~12 の範囲に調整することもできる。また、感光感熱記録材 料の調子再現性改良のために黄色染料を添加することも できる。

79

【0161】下塗り層の被覆量は、2~200mg/m ²が適当であり、好ましくは5~100mg/m²であ る。上記の被覆量が2mg/m'よりも少ないと十分な 耐刷性能が得られない場合がある。また、200mg/ m'より大きくても同様である。

【0162】製造された感光感熱記録材料は、通常、像 露光、現像処理を施され、画像を形成する。像露光に用 いられる活性光線の光源としては、例えば、水銀灯、メ タルハライドランプ、キセノンランプ、ケミカルラン ブ、カーボンアーク灯等がある。放射線としては、電子 線、X線、イオンビーム、遠赤外線などがある。またg 線、i線、Deep-UV光、高密度エネルギービーム (レーザービーム)も使用される。レーザービームとし 20 てはヘリウム・ネオンレーザー、アルゴンレーザー、ク リプトンレーザー、ヘリウム・カドミウムレーザー、K rFエキシマレーザー、固体レーザー、半導体レーザー 等が挙げられる。本発明においては、近赤外から赤外領 域に発光波長を持つ光源が好ましく、固体レーザー、半 導体レーザーが特に好ましい。

【0163】用いる現像液および補充液としては、従来 から知られているアルカリ水溶液が使用できる。例え ば、ケイ酸ナトリウム、同カリウム、第3リン酸ナトリ ウム、同カリウム、同アンモニウム、第2リン酸ナトリ ウム、同カリウム、同アンモニウム、炭酸ナトリウム、 同カリウム、同アンモニウム、炭酸水素ナトリウム、同 カリウム、同アンモニウム、ほう酸ナトリウム、同カリ ウム、同アンモニウム、水酸化ナトリウム、同アンモニ ウム、同カリウムおよび同リチウムなどの無機アルカリ 塩が挙げられる。また、モノメチルアミン、ジメチルア ミン、トリメチルアミン、モノエチルアミン、ジエチル アミン、トリエチルアミン、モノイソプロピルアミン、 ジイソプロピルアミン、トリイソプロピルアミン、n-ブチルアミン、モノエタノールアミン、ジエタノールア 40 ミン、トリエタノールアミン、モノイソプロパノールア ミン、ジイソプロパノールアミン、エチレンイミン、エ チレンジアミン、ピリジンなどの有機アルカリ剤も用い

【0164】これらのアルカリ剤は単独もしくは2種以 上を組み合わせて用いられる。これらのアルカリ剤の中 で特に好ましい現像液は、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カ リウム等のケイ酸塩水溶液である。その理由はケイ酸塩 の成分である酸化珪素SiOzとアルカリ金属酸化物M、 O(Mはアルカリ金属を表す。)の比率と濃度によって 50 ルファイバーで導かれた活性光線を不必要画像部に照射

現像性の調節が可能となるためであり、例えば、特開昭 54-62004号公報、特公昭57-7427号公報 に記載されているようなアルカリ金属ケイ酸塩が有効に 用いられる。

【0165】更に、自動現像機を用いて現像する場合に は、現像液よりもアルカリ強度の高い水溶液(補充液) を現像液に加えることによって、長時間現像タンク中の 現像液を交換することなく、多量の記録材料を処理でき ることが知られている。本発明においてもこの補充方式 が好ましく適用される。現像液および補充液には、現像 性の促進や抑制、現像カスの分散および記録材料の画像 部の親インキ性を髙める目的で、必要に応じて種々の界 面活性剤や有機溶剤を添加できる。好ましい界面活性剤 としては、アニオン系、カチオン系、ノニオン系および 両性界面活性剤が挙げられる。更に現像液および補充液 には必要に応じて、ハイドロキノン、レゾルシン、亜硫 酸、亜硫酸水素酸などの無機酸のナトリウム塩、カリウ ム塩等の還元剤、更に有機カルボン酸、消泡剤、硬水軟 化剤を加えることもできる。

【0166】上記現像液および補充液を用いて現像処理 された感光感熱記録材料は水洗水、界面活性剤等を含有 するリンス液、アラビアガムや澱粉誘導体を含む不感脂 化液で後処理される。本発明の感光感熱記録材料を印刷 版として使用する場合の後処理としては、これらの処理 を種々組み合わせて用いることができる。

【0167】近年、製版・印刷業界では製版作業の合理 化および標準化のため、印刷版用の自動現像機が広く用 いられている。本発明の感光感熱記録材料も、この自動 現像機にて処理を施すことができるものである。この自 動現像機は一般に現像部と後処理部からなり、記録材料 を搬送する装置と各処理液槽およびスプレー装置からな り、露光済みの記録材料を水平に搬送しながらポンプで 汲み上げた各処理液をスプレーノズルから吹き付けて現 像処理するものである。また、最近は処理液が満たされ た処理液槽中に液中ガイドロールなどによって記録材料 を浸漬搬送させて処理する方法も知られている。このよ うな自動処理においては、各処理液に処理量や稼働時間 等に応じて補充液を補充しながら処理することができ る。また、実質的に未使用の処理液で処理するいわゆる 使い捨て処理方式も適用できる。

【0168】画像露光、現像、水洗および/またはリン スおよび/またはガム引きを施された後、記録材料上に 不必要な画像部(例えば、原画フィルムのフィルムエッ ジ跡など)がある場合は、その不必要な画像部を消去す る処置をとることもできる。消去方法としては、例え ば、特公平2-13293号公報に記載されているよう な消去液を不必要画像部に塗布し、そのまま所定の時間 放置した後に水洗する方法が好ましいが、特開平59-174842号公報に記載されているようなオプティカ

したのち現像する方法も利用できる。

【0169】以上の処理を施された記録材料は、所望により不感脂化ガムを塗布したのち、印刷工程に供することができる。耐刷力を向上させる目的で、バーニング処理を施してもよい。記録材料をバーニング処理する場合には、該バーニング処理前に、特公昭61-2518号、同55-28062号、特開昭62-31859号、同61-159655号の各公報に記載されているような整面液で処理することが好ましい。その方法としては、該整面液を浸み込ませたスポンジや脱脂綿にて、記録材料上に塗布するか、整面液を満たしたバット中に記録材料を浸漬して塗布する方法や、自動コーターによる塗布などが適用される。また、塗布した後にスキージ、あるいは、スキージローラーで、その塗布量を均一にするとより好ましい。整面液の塗布量は一般に0.03~0.8g/m²(乾燥重量)が適当である。

81

【0170】整面液が塗布された記録材料を乾燥した後、バーニングプロセッサー(たとえば富士写真フイルム(株)より販売されているバーニングプロセッサー:「BP-1300」)などで高温に加熱してもよい。こ 20の場合の加熱温度及び時間は、画像を形成している成分の種類にもよるが、180~300℃の範囲で1~20分の範囲が好ましい。

【0171】バーニング処理された記録材料は、必要に応じて適宜、水洗、ガム引きなどの従来から行われている処理を施こすことができるが、水溶性高分子化合物等を含有する整面液が使用された場合には、ガム引きなどのいわゆる不感脂化処理を省略することもできる。

【0172】この様な処理によって得られた記録材料は オフセット印刷機等に組込まれ、用紙等の印刷に用いら 30 れる。

[0173]

【実施例】以下、実施例により、本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらに制限されるものではない。

【0174】<共重合体Aの合成>攪拌機、冷却管及び 滴下ロートを備えた500mlの三口フラスコに、メタ クリル酸31.0g(0.36モル)、クロロギ酸エチ ル39.lg(0.36モル)及びアセトニトリル20 0mlを入れ、混合物を氷水浴で冷却しながら攪拌し た。この混合物中に、さらにトリエチルアミン36.4 g(0.36モル)を滴下ロートから約1時間かけて滴 下した。滴下終了後、氷水浴を取り去り、室温下でさら に30分間混合物を攪拌した。

【0175】得られた反応混合物中に、p-アミノベンゼンスルホンアミド51.7g(0.30モル)を加え、油浴にて70℃に温めながら反応混合物を1時間攪拌した。反応終了後、攪拌する水1リットルの中にこの反応混合物を投入し、30分間攪拌した。

【0176】これを濾過して析出物を採取した後、水5米

* 00 m l でスラリーとした後、このスラリーを濾過し、 得られた固体を乾燥してN-(p-アミノスルホニルフェニル)メタクリルアミドの白色固体を得た(収置4 6.9g)。

【0177】次に、攪拌機、冷却管及び滴下ロートを備えた100mlの三口フラスコに、上記により得られたN-(p-アミノスルホニルフェニル)メタクリルアミド5.04g(0.0210モル)と、メタクリル酸エチル2.05g(0.0180モル)と、アクリロニトリル1.11g(0.021モル)と、N,Nージメチルアセトアミド20gとを入れ、湯浴により65℃に加熱しながら混合物を攪拌した。得られた混合物に、ラジカル重合剤として、2、2'-アゾビス(2、4ージメチルバレロニトリル)(商品名:V-65、和光純薬(株)製)0.15gを加え、65℃に保ちながら窒素気流下で2時間混合物を攪拌した。

【0178】との混合物中に、さらにN-(p-アミノスルホニルフェニル)メタクリルアミド5.04g、メタクリル酸エチル2.05g、アクリロニトリル1.1 1g、N、N-ジメチルアセトアミド20g及び前記「V-65」0.15gの混合物を滴下ロートから2時間かけて滴下した。滴下終了後、さらに65℃に保ちながら混合物を2時間攪拌した。

【0179】反応終了後、この混合物中にメタノール4 0gを加え、冷却した後、これを攪拌する水2リットル の中に投入し、得られた混合物を30分間攪拌した後、 析出物を濾過により採取し、乾燥して白色固体の共重合 体A15gを得た。この共重合体Aの重量平均分子量 (ポリスチレン標準)をゲルパーミエーションクロマト グラフィにより測定したところ、53000であった。 【0180】(実施例1~11、比較例1、2) <基板の作製>厚み0.3mmのアルミニウム板(材質 1050)をトリクロロエチレンで洗浄して脱脂した 後、ナイロンブラシと400メッシュのパミス-水懸濁 液を用いてその表面を砂目立てし、水でよく洗浄した。 このアルミニウム板を45℃の25%水酸化ナトリウム 水溶液に9秒間浸漬してエッチングを行い、水洗した 後、さらに20%硝酸中に20秒間浸漬し、再度水洗し た。この時の砂目立て表面のエッチング量は約3g/m

【0181】次に、電解質溶液に7%硫酸を用い、電流密度15A/dm²により、前記アルミニウム板上に3g/m²の直流陽極酸化被膜を設け、さらにこのアルミニウム板を水洗、乾燥した後、下記下塗り層用溶液を塗布し、90℃雰囲気下で1分間乾燥した。乾燥後の塗膜の塗布量は10mg/m²であった。

<下塗り層用溶液の調製>下記化合物を混合し、下塗り 層用溶液を調製した。

β−アラニン

83 メタノール 水

95g 5.0g

【0182】<第一層の塗布>次に、下記材料を混合し て溶液Aを調製した。この溶液Aを上記処理済みのアル* *ミニウム板に塗布し、塗膜を120℃で1分間乾燥し た。第一層の乾燥後の重量は1.2g/m¹であった。

溶液A

表1のアルカリ水可溶性高分子 赤外線吸収剤 I R - 1 テトラヒドロ無水フタル酸 メガファックF-177 (大日本インキ化学工業(株)製、

0.10 g0.16g 0.05g

1.0g

フッ素系界面活性剤)

γ-ブチロラクトン メチルエチルケトン 10.0g 5. 0 g

ビクトリアピュアブルーBOH

0.05gの対イオンを

1-ナフタレン

スルホン酸にした染料

【0183】 <第二層の塗布> 下記材料を混合して、溶 液Bを調整した。この溶液Bを上記の第一層上に塗布 ※ た。乾燥後の第二層の重量は0.3g/m²であった。

※し、80℃で5分間塗膜を乾燥し、平版印刷原版を得

溶液B

表1の極性変換材料

1. 0g

赤外線吸収剤 IR-1

0.10g メガファックF

-177メチルエチルケトン

15g

トルエン

10g

[0184]

★【化44】

0.05g

IR-1

【0185】(実施例12~18、比較例3、4)第一 及び第二層の赤外線吸収剤をIR-2に変え、極性変換 材料及びアルカリ水可溶性高分子を表1のものに変えた☆

☆以外は実施例1と同様にして平版印刷版原版を得た。 [0186]

【化45】

I R - 2

$$Bu_2N$$
 NBu_2
 CH_3
 SO_3

[0187]

【表1】

	第一周	第二層		多度	現像ラチ チュード	保存安定性	耐爾
	アルカリ水可溶性高分子	極 性 変 換 材 料 No.	堂 量平均分子量(万)	:	, 1		
実施例 1	ポリヒドロキシスチレン	11	3. 1	120	10	15	100
実施例2	ポリヒドロキシスチレン	12	1. 5	120	5	2 0	105
実施例3	共立合体A	80	2. 1	115	15	15	110
実施例 4	共重合体A	3 2	1. 7	120	10	1 5	115
実施例 5	共重合体A	8 8	1. 6	120	10	20	120
実施例 6	共宣合体A	85	15	115	5	15	115
実施例7	ノポラック樹脂	11	ı	115	10	15	130
実施例8	ノボラック樹脂	14	1	115	10	20	135
実施例 9	ノボラック樹脂	15	1. 6	110	15	15	130
実施例10	ノボラック樹脂	18	1. 6	115	10	20	130
実施例11	ノボラック樹脂	20	2	115	10	20	130
実施例12	ポリヒドロキシスチレン	30	2. 1	120	10	15	100
実施例13	ポリヒドロキシスチレン	33	1. 6	115	10	20	9.5
実施例14	共重合体A	32	1. 7	120	5	15	110
実施例15	共重合体A	33	1. 6	115	10	15	110
実施例16	ノボラック樹脂	16	1	110	10	20	130
実施例17	ノボラック樹脂	17	2	115	5	15	135
実施例18	ノボラック樹脂	2 5	3. 4	115	10	10	130
比較例1	ノボラック樹脂	なし		145	3 0	3 5	130
比較例2	なし	5	3. 1	130	3 D	15	10
比較例3	ノボラック機能	なし		140	35	4.0	130
比較例4	なし	30	2. 1	130	2 5	10	10

ノボラック機関: クレゾールとホルムアルデヒドから得られるノボラック機関 (m/p比=6/4、質量平均分子量8500、未反応クレゾール0.5重量%含有) ポリヒドロキシスチレン: リンカーM-S4P、丸巻石油社製

【0188】表中、極性変換材料はスルホン酸発生型高分子の例示化合物の番号を示す。

85

【0189】 <感度及び現像ラチチュードの評価>得られた平版印刷版を、波長840nmの半導体レーザー(IR-1の場合)又は波長1064nmのYAGレーザー(IR-2の場合)を用いて露光した。どちらのレーザーを用いるかについては、含有する赤外線吸収剤の吸収波長に応じて適宜選択した。露光後、この平版印刷版を富士写真フイルム(株)製現像液DP-4を水で希釈した溶液(DP-4:水=1:6又は1:12)及びリンス液FR-3を水で希釈した溶液(FR-3:水=1:7)を装填した自動現像機(「PSプロセッサー900VR」、富士写真フイルム(株)製)を用いて現像した。

【0190】DP-4:水が1:6の割合の現像液にて得られた非画像部の線幅を測定し、その線幅に相当するレーザーの照射エネルギーを求め、感度の指標(mJ/cm²) が小さい程、平版印刷版の感度が高いことを示す。

【0191】次に、DP-4:水が1:6の割合で希釈した現像液(標準)と、DP-4:水が1:12の割合で希釈した現像液にて得られた非画像部の線幅を測定

し、その線幅に相当するレーザーの照射エネルギーを求め、両者の差を現像ラチチュードの指標とした。その差が小さい程現像ラチチュードが良好であり、20mJ/30 cm²以下であれば、実用可能なレベルである。

【0192】<保存安定性の評価>平版印刷版を温度60℃、湿度45%RHの環境下で3日間保存し、その後、前記と同様の方法でレーザー露光及び現像処理を行い、前記と同様にして感度を求め、前記結果との比較により求めたエネルギー差(mL/cm²)、即ち、感度の変動を保存安定性の指標とした。この感度の変動が、20mJ/cm²以下であれば、保存安定性は良好であり、実用可能なレベルである。

【0193】<耐刷性の評価>小森印刷機(株)印刷ス 40 プリントを用いて印刷した時の印刷枚数を実施例1を1 00とした時の相対枚数で評価した。

【0194】表1から、本実施例の平版印刷版は感度と 現像ラチチュードと保存安定性とが良好であることがわ かる。

[0195]

【発明の効果】本発明の感光感熱記録材料は、感度、及 び現像ラチチュードに優れ、しかも長期での保存安定性 に優れる。 フロントページの続き

(51)Int.Cl.'

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G 0 3 F 7/004

521

B 4 1 M 5/26

(72)発明者 國田 一人

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写

真フイルム株式会社内

Fターム(参考) 2H025 AA01 AA04 AA11 AB03 AC08

AD03 BH03 CB41 CC11 DA36

S

FA17

2H086 AA05 AA13

2H096 AA06 BA09 BA13 CA05 EA04

GA08

2H111 HA14 HA23 HA35

2H114 AA04 AA22 AA24 AA30 BA01

EA01 EA02 FA16 GA03 GA05

GA06 GA09 GA34 GA38